

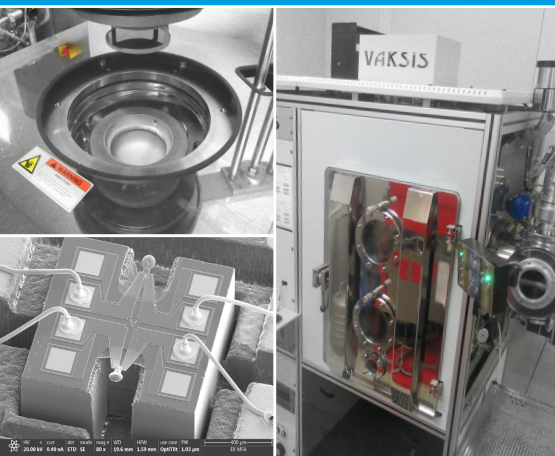
Félvezetőben
Együtt



Hungarian Chip
Competence Centre

- Értsd meg!
- Készítsd el!
- Fedezd fel!

MIKRO-ELEKTROMECHANIKAI ESZKÖZÖK (MEMS) ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI LÉPÉSEIK



**2 × FÉL NAP / ELMÉLET + LABOR
MAX. 5 FŐ / MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN**

**Ismerje meg a MEMS technológiák
világát működés közben!**

www.hchip.hu

Gyakorlatorientált bevezetés a modern MEMS technológiák, a tisztatéri gyártás és a félvezető-alapú mikrorendszerek világába hazánk egyetlen MEMS tisztatéri laboratóriumában.

MIT MUTATUNK BE?

- A félvezető- és mikrotechnológiai gyártás alapjai
- Vékonyréteg-leválasztási és ábrakészítési eljárások
- MEMS eszközök speciális 3D technológiái
- Tisztatéri gyártás és minőségbiztosítás
- Példák a tokozási és csomagolási technikákra
- Valós kutatás-fejlesztési és ipari példák

A PROJEKT KONZORCIUMI TAGJAI:



Bay Zoltán
Kutatóközpont



Energiatechnológiai
Kutatóközpont



AZ NEMZETI ALAPOK
MEGVALÓSÍTÓ
PROGRAM



Az Európai Unió
támogatásával

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG. A KIFEJTETT NÉZETEK ÉS VÉLEMÉNYEK KIZÁRÓLAG A SZERZŐ(K) SAJÁTJAI, ÉS NEM FELTÉTLENÜL TÜKRÖZIK AZ EURÓPAI UNIÓ VAGY A CHIPS JOINT UNDERTAKING, MINT TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁG VÉLEMÉNYÉT. EZEKÉRT SEM AZ EURÓPAI UNIÓ, SEM A TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁG NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ.

A PROJEKT FINANSZÍROZÓI:

